This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-008342

(43)Date of publication of application: 13.01.1992

(51)Int.CI.

A61B 1/00 G02B 23/24

(21)Application number: 02-109697

(71)Applicant: OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing:

25.04.1990

(72)Inventor: GOTANDA SHOICHI

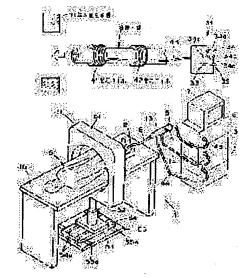
UEDA YASUHIRO TAKEHATA SAKAE ADACHI HIDEYUKI YAMAGUCHI TATSUYA NAKAMURA TAKEAKI

HAYASHI MASAAKI

(54) INSERTING DEVICE INTO TESTEE BODY

(57)Abstract:

PURPOSE: To improve guidance controllability and safety while making an insertion part guidable by providing the insertion part, inserted into the testee body, and a magnetic field generating means, provided in the insertion part, and utilizing a magnetic field generated from the magnetic field generating means. CONSTITUTION: After an insertion part 8 of an endoscope 2 is inserted to a certain degree into the testee body such as the colon or the like, air core coils 41, 42 are electrified by connecting a movable contact 34a of a changeover switch 34 in a control unit to one of fixed contacts 34b, 34c. Then, attractive or repulsive magnetic force is generated between the coils 41, 42 and a magnetic force generating device 11, arranged outside the testee body, by generating a magnetic field from these air core coils 41, 42. The insertion part 8 is guided in the testee body by using magnetic force, by moving a magnetic field generating part 51 of the magnetic force generating device 11 while observing the



endoscope displayed by a TV monitor 7. The insertion part 8 can be controlled to advance/retract by switching the changeover switch 34 to switch magnetic force from attraction to repulsion and from repulsion to attraction.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

四公開特許公報(A) 平4-8342

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

⑩公開 平成4年(1992)1月13日

A 81 B 1/00 G 02 B 23/24

Z 3 2 0

8718-4C 7132-2K

> 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全13頁)

69発明の名称

被検体内挿入装置

20特 顧 平2-109697

20出 頣 平 2 (1990) 4 月25日

個発 明 者

五反田

正一

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業 株式会社内

70発 明 老 植 田 康 弘 東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

四発 明 老 榮

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 オリンパス光学工業

株式会社内

മ്പ 鯂 オリンパス光学工業株

東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号

式会社

190代 理 人 最終頁に続く

弁理士 伊藤 進

明

1. 発明の名称

被赖体内挿入装置

2. 特許請求の範囲

被検体内に挿入される挿入部と、前記挿入部に 設けられた磁界発生手段とを有し、前記磁界発生 手段から発生される磁界を利用して前記挿入部を 誘導する被検体内挿入装置において、

前記磁界発生手段は、通電によって磁界を発生 する空芯コイルを有することを特徴とする被検体 内押入装置。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、挿入部を磁気的に誘導する被検体内 . 挿入装置に関する。

[従来の技術]

近年、医療分野及び工業分野において内視鏡が 広く用いられるようになった。

前記内視鏡による検査あるいは診断を行うため には、挿入部を体腔内等に挿入することが必要に

なる、この場合、挿入経路が配曲している場合が 多いので、挿入作業に熟練した術者でないと、挿 入に時間がかかることがある。

これに対処するに、特開昭55-133237 号公報や西独特許出願公開第1262276号等 に示されるように、内視鏡の挿入部に強磁性体あ るいは似石を設け、この挿入部を体外から磁気的 に誘導することが提案されている。

[発明が解決しようとする課題]

しかしながら、挿入部の被誘導部に磁性体を用 いると、外部磁界の強度を変化させて誘導をコン トロールする必要があり、跳導制御性が悪く、ま た装置が大型化するという問題点がある。また、 磁性体が発熱する線があり、医療用内視銀等では 安全性に問題がある。

本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであ り、挿入部に設けられた磁界発生手段から発生さ れる磁界を利用して挿入部を誘導できると共に、 誘導制御性と安全性を向上させた被検体内挿入装 置を提供することを目的としている。

[課題を解決するための手段]

本発明の被検体内挿入装置は、被検体内に挿入される挿入部と、前記挿入部に設けられた磁界発生手段とを有し、前記磁界発生手段から発生される磁界を利用して前記挿入部を誘導するものにおいて、前記磁界発生手段として、通電によって磁界を発生する空芯コイルを用いたものである。

本発明では、空芯コイルに通電することにより、この空芯コイルが磁界を発生し、この磁界を利用して挿入部が誘導される。誘導の制御は、空芯コイルに通電する電流の制御によって可能である。また、空芯コイルに対する通電を停止すると、空芯コイルは非磁性化する。

[実施例]

「作用]

以下、図面を参照して本発明の実施例を説明する。

第1図ないし第4図は本発明の第1実施例に係り、第1図は内視鏡装置の要部を示す裁明図、第 2図は内視鏡装置の全体を示す斜視図、第3図は

の関節からライトガイドケーブル14が延設され、このライトガイド14の先端に、前記光源装置3に若取自在に接続されるコネクタ14aが設けられている。

第3図に示すように、前記挿入部8の先端側に は、硬性の先端構成部19が設けられ、この先端 構成部19の後方に、湾曲可能な湾曲部21が設 けられている。前記先端構成部19の先端面には、 照明窓及び観察窓が設けられている。前記照明窓 の内側には、配光レンズ15が設けられ、この配 光レンズ15の後端にライトガイド16が設ける れている。このライトガイド16は、前記採入部 8及びライトガイドケーブル14内を挿通され、 入射端部は前記コネクタ14aに接続されている。 そして、前記光源装置3内の図示しないランプで 発光された照明光は、図示しないコンデンサレン ズによって魚光されて前記ライトガイド16の入 射端に入射し、このライトガイド16及び配光レ ンズ15を経て前配照明患から前方に出射される ようになっている。

内複鏡の挿入部の先端部を示す断面図、第4図は本実施例の変形例の内視鏡装置の要部を示す説明 図である。

前記内視鏡2は、可視性を有する概長の挿入部 8を有し、この挿入部8の後端に太閤の操作部1 3が設けられ、この操作部13の頂部(後端部) に接眼部4が設けられている。また、操作部13

また、前記観察窓の内側には、対物レンズ24 が設けられ、この対物レンズ24の結像位置に、イメージガイド25の先端面が配置される及び配置される及のイメージガイド25は、前記挿入部84内の設備している。それで、対向している。それで、対向して、対域の光で照明された被写体の光学像は、対象には、このイメージガイド25によって、は後され、このイメージがイド25によいては後され、この後になっている。

また、前記接眼部4に装着されるTVカメラ5は、前記接眼がに対向する図示しな記憶をレンズの結像位置にCDとを備といる。そして、前記接像ボインでは、前記を像がある。そして、前記を像があってのCDによって光電変換され、CCDによって光電をは、CCDにに入力されて信号処理されて映像信号に変換され、

この映像信号を入力するTVモニタ7に被写体像 が表示されるようになっている。

設記先端標成部19に隣接する海曲部21は、 関節駒22,22,…を互いに回動自在に連結して構成され、上下方向とか左右方向に海曲自在であり、操作部13に設けた図示しない湾曲ノブを回動することにより、任意の方向に湾曲できるようになっている。この湾曲部21は可換性の外被で被覆されている。

この挿入部8は、磁力により引き付けられない 非磁性体(アルミニウム、解系合金、プラスチッ ク等)で構成されている。

また、第1 図及び第3 図に示すように、前記挿入部8 の先端側の外局部には、軸方向の異なる位置に、2 つの空芯コイル41、42 が取り付けられている。この空芯コイル41、42 の両端に接続されたリード線43 は、挿入部8 外または接続コード44 を経て、制御装置12 に接続されるようになっている。

に、2つの直流電源32,33と切換スイッチ3 4とを備えている。前記空芯コイル41、42の 一場は切換スイッチ34の可動接点34aに接続 され、他端は電源32の正極と電源33の負極と に接続されている。また、電源32の負極は切換 スイッチ34の固定接点34bに接続され、電源 33の正極は切換スイッチ34の固定接点34c に接続されている。また、切換スイッチ34のも う1つの固定接点34dには何も接続されていな い。従って、切換スイッチ34の可動接点34a を固定接点34b,34cの一方に選択的に接続 することにより、空芯コイル41.42に通電す る電波の向きを反転することができ、これにより、 空芯コイル41、42と磁力発生装置11との間 に働く磁力を吸引力または反発力とすることがで きる。また、切換スイッチ34の可動接点34a を固定接点34dに接続したときは、空芯コイル 41,42には通電されず、磁力発生装置11と の間に磁力が発生しないようになっている。

次に、以上のよう構成された本実施例の作用に

また、患者9が水平に載置されるベッド10は 木製等、非磁性材料で構成されている。

このペッド10の周囲には、磁力発生装置11 が設けられている。この磁力発生装置11は、電 盛石または永久磁石からなる磁界発生部51を有 している。この世界発生部51は、上下動可能な ピストン52上に設けられ、上下方向(2方向と する。)に移動可能になっている。このピストン 52の下部は可動台53上に固定されている。こ の可動白53は、ペッド10の長手方向(X方向 とする。)に沿ったレール54a,54aを有す るペース54上に、前記レール54a,54aに 沿って移動可能に取り付けられている。前記ペー スラ4は、前記×方向及び2方向に直交する Y方 内に沿ったレール55a.55aを有するペース 55上に、前記レール55a, 55aに沿って移 動可能に取り付けられている。このように、磁界 発生部51は、X,Y,Zの任意の方向に移動で きるようになっている。

一方、酢配剤御装置31は、第1因に示すよう

ついて説明する.

内視鎖2の挿入部8を大脳等の被検体内にある 程度挿入した後、創御装置12内の切換スイッチ 34の可動接点34aを固定接点34b,34c の一方に接続して空芯コイル41,42に通電す る。すると、この空芯コイル41、42から磁界 が発生し、被検体外に配置された磁力発生装置1 1 との間に吸引力または反発力の磁力が発生する。 そして、TVモニタクに表示される内視鏡を観察 しながら、磁力発生装置11の磁界発生部51を 移動させて、前配磁力を用いて挿入部8を被検体 内で誘導する。前記切換スイッチ34を切り換え ることにより、前配磁力を、吸引力から反発力へ、 または反発力から吸引力へ切り換えて、挿入部8 の進退を制御することもできる。また、切換スイ ッチ34の可動接点34aを固定接点34dに接 終すると、空芯コイル41,42には通驾されず、 この空芯コイル41,42は監性を失い、挿入都 8に作用する力はなくなり挿入部8は停止する。

このように本実施例によれば、大脳のような屈

曲した節位への挿入部8の挿入が容易になる。

また、挿入都8に設ける磁界発生手段として通電によって磁界を発生する空芯コイル41,42を用いたことにより、挿入都8の誘導の制御は、空芯コイル41,42に通電する電流の制御によって可能となり、被検体外の磁力発生装置11の発生する磁界は一定でも良い。従って、誘導制御性が向上され、装置の小型化、ローコスト化が可能となる。

また、空芯コイル41,42に対する通電を停止すると、空芯コイル41,42は非磁性化するため、発熱する度がなく、安全性が向上する。

尚、本実施例において、空芯コイル41,42 は、挿入部8に予め内蔵しても良く、アグプタと して着脱自在にしても良い。

また、電源32、33を電圧可変の電源とする ことにより、空芯コイル41、42に作用する磁 力を調整することが可能となる。

第4 図は本実施例の変形例を示す。この例は、 挿入部 8 の軸方向の異なる位置に複数の空芯コイ

の静止摩擦が減少し、挿入部8の挿入がより容易 となる。

尚、前記制御装置31内には、前紀交流電源36の他に、第1実施例における直流電源32.33及び切換スイッチ34も設け、空芯コイル41.42に交流電流と直流電流とを選択的に通電できるようにしても良い。

その他の様成、作用及び効果は第1実施例と同様である。

第6図及び第7図は本実施例の変形例を示している。この変形例では、第6図に示すように、電圧可変の直流電源37を前記交流電源36に直列に接続して、空芯コイル41,42に通電する交流電流に直流電流を重量できるようにしている。

第7図(a)に示すように直流電流をゼロにすると、挿入部8は所定の位置を中心として軸方向に援動し、第7図(b)に示すように直流電流を重量すると、挿入部8は軸方向に振動しながら、進退または後退する。

第8図は本発明の第3実施例における内視鏡袋

ル 6 1 , 6 2 , 6 3 , 6 4 を設け、制御装置 3 1 によってこれらのコイルに選択的に通電できるようにしたものである。

このように、コイル61、62、63、64に 選択的に通電することにより、より複雑で微妙な 動きの制御が可能となる。

第5図ないし第7図は本発明の第2実施例に係り、第5図は内視鏡装置の要部を示す説明図、第6図は本実施例の変形例における制御装置の構成を示す回路図、第7図は変形例において空芯コイルに通電される電流を示す波形図である。

本実施例は、第5図に示すように、制御装置3 1内に交流電源36を設け、第1実施例の空芯コイル41,42に前記交流電源36を接続可能に したものである。

育記交流電源36により空芯コイル41、42に交流電流を流すと、磁力発生装置11との間に発生する磁力が、吸引力と反発力とに交互に反転し、これにより挿入部8は軸方向に振動する。そして、この振動により、挿入部8と被検体との間

置の要部を示す説明図である。

本実施例では、挿入部8の外周部に、数型に巻回した4つの空芯コイル71,72は、73,74を設けている。空芯コイル71,72は、互いに対象な位置に配置され、この空芯コイル71,72に通覚することによって径方向に破束が発生するようになっている。また、空ボコイル71,72とは挿入部の質に配置され、且つ、空芯コイル71,72とは同方向に90°異なる位置に配置されている。この空芯コイル71,72によって発生することによって、前記空芯コイル71,72によって発生することによって、前記空芯コイル71,72によって発生するようになっている。

また、外部の磁力発生装置11は、通電された 空芯コイル71~74との間で磁力を発生するような磁界を発生するようになっている。

本実施例では、前記空芯コイル71~74に交流電流を加えると、外部の磁力発生装置11によ

る定常磁界との相互作用により、挿入部 8 が 径方向に振動する。この振動により、挿入部 8 と被検体との間の静止摩擦が減少し、挿入部 8 の挿入がより容易となる。

また、前記空芯コイルフ1~74に選択的に直流電流を加えることにより、挿入部8を上下左右の各方向に誘導することができる。

その他の構成、作用及び効果は第1実施例と同様である。

第9図ないし第10図は本発明の第4実施例に係り、第9図は内視鏡装置の要部を示す説明図、第10図は空芯コイルに対する通電を制御する回路を示す回路図、第11図は本実施例の動作を説明するための説明図である。

第9回に示すように、本実施例では、内視線2の挿入部8の外周部の軸方向に異なる位置に、3つの空芯コイル81,82,83が設けられている。また、これらのコイル81,82,83を覆うように、挿入部8の外周部には磁性流体パルーン84が取り付けられている。この磁性流体パル

このように、本実施例によれば、外部の磁力発生装置11を用いることなく、内視鎖2の挿入部 8を自動的に挿入することができる。

第12図は本発明の第5実施例におけるカプセル型内視鏡及びその制御装置を示す説明図である。 カプセル型内視鏡150は、前端部及び後端部 ーン84には、挿入部8内を挿過されたチューブ 85を介して、内視鏡2外に設けられた磁性液体 タンク87が接続され、前配チューブ85にはボ ンプ86が介装されている。そして、前記ボンプ 86によって、磁性液体タンク87に貯留された 磁性液体を磁性液体バルーン84内に充填できる ようになっている。

第10図に示すように、前記空芯コイル81,82,83の一端はそれぞれ切換スイッチ89の固定接点89b,89c,89dに接続されている。前記切換スイッチ89の可動接点89a は底電源88の正極に接続され、この電源88の正極に接続され、この他端に接続されている。従って、前記切換スイッチ89を切り換ることにより、空芯コイル81,82,83に選択的に通電できるようになっている。

本実施例では、磁力発生装置11は設けられて いない。

その他の構成は第1実施例と同様である。 次に、本実施例の作用について説明する。

が球面状に形成された円柱状のカプセル本体15 1を有している。このカアセル本体151の前盤 面の中央部には、観察窓が設けられ、この観察窓 の内側に対物レンズ152が設けられている。こ の対物レンズ152の結像位置には、CCD15 3が設けられている。また、前記観察院の周期に は、複数の照明窓が設けられ、各照明窓の内側に はLED154が設けられている。また、前記カ プセル本体 1 5 1 内の後端側には、前紀CCD 1 53及びLED154を駆動する駆動回路156 と、被検体外に配置される制御装置160との間 で前記CCD153の出力信号や各種の指令信号 の送受信を行う送受信部157と、カプセル型内 視鏡150の各構成要素に魅力を供給する電池を 有する電鋼部158とが設けられている。また、 前記カプセル本体151内の外周側には、空芯コ イル159が設けられている。

前記制御袋置160は、前記カプセル型内視鏡 150の選受信部157との値で、無線または有線で、信号の送受信を行う選受信部161と、前 記送受信部161,157を介して、カプセル型 内視鏡150に対して各種の指令信号を送る操作 手段162と、前記送受信部161を介して入力 されるCCD153の出力信号を信号処理して映 像信号に変換する信号処理回路163とを備えている。そして、前記信号処理回路163からの映 像信号が、TVモニタ7に入力され、このTVモニタ7に、カプセル型内視鏡150で提像した被 写体像が表示される。

また、図示しないが、被検体の周囲には、第1 実施例と同様の磁力発生装置11が設けられている。

本実施例では、第1実施例と同様に、空芯コイル159に通電してこの空芯コイル159から磁界を発生させると共に、磁力発生装置11から磁界を発生させて、この磁力発生装置11とカアセル型内視鎖150を設立イル159との間に磁力を発生させ、磁力発生装置11を移動させてカアセル磁内視鎖150を誘導する。

尚、カプセル本体 151内に、前記対物レンズ

第13因ないし第16回は第1の例に係り、第 13回は内視鏡装置の全体を示す説明回、第14 図は内視鏡装置の構成を示すプロック図、第15 図はプロセス回路の構成を示すプロック図、第1 6図は本例の動作を説明するための説明図である。

前記電子内視鏡202は、可換性を有する相長の挿入部8と、この挿入部8の後端に遠設された操作部13と、この操作部13の関部から延設さ

152, CCD153, LED154等の観察に必要な要素に代えて、pHセンサや温度センサ等のセンサを設け、胃内pH, 腸内pH, 温度等を検出するようにしても良い。また、カプセル本体151内に、腸液等を採取するための採取手段や能薬手段を設けても良い。

その他の構成、作用及び効果は第1実施例と同様である。

尚、本発明は、内視鏡に限らずカテーテルにも 適用することができる。

また、本発明は、挿入部の先端部に固体操作素子を設けた電子内視鏡にも適用することができる。

ところで、前記電子内視鏡の挿入部の先端部に 永久磁石、強磁性体または電磁石を設け、体外に 設けられた磁力発生部によって挿入部を磁外に 誘導する場合、磁力発生部によって得られる内視鏡 させると、電子内視鏡によって得られる内視鏡 できると、挿入部を磁気的に誘導できるように した内視鏡鏡覆の6つの例を以下に示す。

れたユニバーサルコード204とを備えている。 前記ユニバーサルコード204の端部には、前記 ビデオプロセッサ203のコネクタ受け209に 着脱自在に接続されるコネクタ205が設けられ ている。

第14図に示すように、前記挿入部8の先端部に設けられた対物レンズ24の結像位置には、固体振爆素子、例えばCCD206が配設されている。このCCD206に接続された信号伝送用ケーブル207は、挿入部8,操作部13及びユニバーサルコード204内を押遁され、前記コネクタ205に接続されている。また、ライトが終されている。また、前記挿入部8の湾曲部21の外周部には、強磁性体208が取り付けられている。

前記ビデオプロセッサ203内には、ランプ2 13及びレンズ214を有する光源都212が設けられ、前記ランプ213から出射された照明光がレンズ214で集光されて前記ライトガイド1 6の入射端に入射するようになっている。また、 前記ビデオプロセッサ203内には、クロック発生器217と、このクロック発生器217から発生されたクロックが入力される駆動回路218とプロセス回路221と磁力駆動回路224とコントローラ225とが設けられている。

前記クロック発生器217で発生されたクロック信号は駆動回路218に入力され、この駆動回路218は、CCDドライブ信号を生成する。この駆動回路218は、リセット・水平転送パルス発生器220とを有し、発生器219と垂直転送パルス発生器220とを有し、発生器219,220は、それぞれ、(電荷)リセットパルスタα、水平転送パルスタαとを発生する。

前記垂直転送パルス ø v 、 電荷リセットパルス ø R 及び水平転送パルス ø H は、信号伝送用ケー ブル 2 0 7 を経て C C D 2 O 6 に印加される。

前記駆動回路218からのドライブ信号が印加されると、CCD206は光電変換した信号Sを出力し、この信号Sは信号伝送用ケーブル206を経てプロセス回路221に入力される。

(例えば吸引力)が発生し、この磁力によって挿入部8を磁気的に誘導することが可能となる。

本実施例では、コントローラ225によって、 プロセス国路221内のフィールドメモリ234 と、磁力駆動回路224とを斜御して、第16図 に示すように、1フィールドおきに映像に記録を得てTVモニタ7に表示したりVTR等に記録分享を でTVモニタ7に表示したりVTR等に記録分享を をおいフィールドで破功発生 のは講するようにしている。尚、映像信号を得ない に講するようにしている。尚、映像信号を得ない に対するようにしている。尚、映像信号を に対するようにしている。尚、映像信号を に対するようにしている。 に対するようにしている。 はないフィールドの 面像をもう一度 波

このように本例によれば、内視鏡画像を得るタイミングと磁気的に誘導するタイミングが完全に独立しているので、磁界によって内視鏡画像が乱れることなく挿入部8を磁気的に誘導することができる。

尚、押入部8に、強磁性体208の代りに、第 1 実施例のように空芯コイルを設けても良い。 前記では、CCD206から 出力される信号Sを取り込み、TVモニタ7に映 像信号を取り込み、TVモニタ7に映 像信号を取り込み、TVB221は号 ではまする。このTD206の出力信号の にいてででではずる。CCD206の出力に で変してででででででではなりの映像に で変してではまする。A/Dコンパータ234との ででででででででいる。このをでいるでは のA/Dコンパータ234との ででででいるではいる。このででいて ででででいる。このでは ででででいる。このでは でででででいる。このででいて ででででいる。このでは ででででいる。このでは ででででいる。このでは ででででいる。このでは でででいる。このでは ででででいる。このでは でででいる。 ででいる。 になっている。

また、前配磁力駆動回路224は、磁力発生装置11の磁力発生部231を駆動するようになっている。前配磁力発生部231から磁界を発生させることにより、この磁力発生部231と、挿入部8に設けられた強磁性体208との間に磁力

本例のその他の構成、作用及び効果は第1実施例と同様である。

第17回は第2の例の動作を説明するための説 明図である。

本例は、コントローラ225によるフィールドメモリ234と磁力駆動回路224の制御のみが第1の例と異なっている。第17回は映像信号の同期信号VSと水平同別信号HSとを示している。この図に示すように、本例では、映像は各フィールド全てにおいて得て、表示、配録する。そして、垂直ブランキング期間(垂直同期信号期間)で磁気的誘導を行うようにしている。

本例によれば、面質を劣化させることなく、挿 入部8を磁気的に誘導することができる。

その他の構成、作用及び効果は第1の例と同様 である。

第18図は第3の例の動作を説明するための説 明図である。

本例は、図示しないスイッチ等によってコント

ローラ 2 2 5 の動作を切り換え、磁気的誘導時は 第 1 の例と同様に 1 フィールドおきに映像信号を 取り込むフィールドモードとし、映像を取り込ま ないフィールドで磁気的誘導用の磁界を発生させ、 磁気誘導を行わない通常時は全フィールドで映像 を得るフレームモードとするようにしている。

本例によれば、磁気的誘導時は、高面質は要求されないのでフィールドモードとし、通常観察時は高面質が得られるようにフレームモードで使用することができる。

その他の構成、作用及び効果は第1の例と同様 である。

本例は、磁気的誘導時は、フィールドメモリ234にて、一定間隔で、面像のフリーズ(静止面化)とフリーズの解除とを交互に行い、フリーズ時に磁気的誘導を行うようにしている。従って、磁気的誘導時には、磁界によって乱されないフリーズ面像がTVモニタ7に表示される。

ット243に接続されている。この観察ユニット 243は、ケーブル244を介して、前記磁力発 生装置261の制御を行う制御回路を有する操作 部245に接続されている。また、前記磁力発生 装置261もケーブル240を介して前記操作部 245に接続されている。前記操作部245には、 内視鏡画像モニタ248と、患者データ表示部2 63と、磁力発生装置261の制御を行う制御回 路に接続された誘導スイッチ264とが設けられている。

第21図に示すように、前配磁力発生装置26 1は、円項部265を有し、この円環部265に はリング状のガイドリング267が設けられている。このガイドリング267上には、複数の磁力 発生部266A~266Pが周方向に沿って配列 され、前記操作部245の誘導スイッチ264の 操作により、任意の磁力発生部から選択的に磁界 を発生できるようになっている。

尚、第21回は前記挿入都242を大腸241 内に挿入した状態を示している。 本例によれば、効率良く磁気的誘導を行うことができる。

その他の構成、作用及び効果は第1の例と同様 である。

第20図及び第21図は第5の例に係り、第20図は内視鏡装置の全体を示す料視図、第21図(a)は磁力発生装置の構成を示す説明図、第21図(b)は第21図(a)のA-A 額断面図である。

第1の例は、挿入都8を2次元的に誘導しようとするものでああるが、本例は、3次元的に誘導可能になっている。

本例では、第20図に示すように、第1の例における磁力発生装置11の代りに、患者9を中心として患者9を囲む円環状の磁力発生装置261が設けられている。この磁力発生装置261は、レール262上を、患者9が載置されたベッド10の長手方向に移動可能になっている。

また、本例では、内視鏡の挿入部242の基部が、ビデオプロセッサ203を内蔵した観察ユニ

本例では、例えば磁力発生部266Aと266 Iを選択して各磁力発生部266A、266Iによる磁力の強度を適当に調整することにより、挿入部242を上下方向に移動させることができる。

また、例えば、磁力発生都266P,266A, 266Bと、磁力発生都266H,266I,2 66Jの各組を選択してこれらから磁力を発生させることにより、1つの磁力発生装置よりも強力 な磁界が得られ、安定した誘導動作が可能となる。

また、例えば、磁力発生部266A,266G, 266Kのように3つを選択してこれらから磁力 を発生させることにより、挿入部8の広範囲な移動が可能となる。

また、その他、磁力発生都266A~266P の種々の組み合わせにより挿入部242を種々の 態様で誘導することかできる。

尚、本例における磁力発生部266A~266 Pからの磁界の発生のタイミングは、第1ないし 第4の例と同様である。

また、内視鏡画像モニタ428には、磁力発生

装置261で発生される磁力の方向を表示するようにしている。例えば、磁力の方向が上方向であれば、第20回に示すように、「UP」というメッセージを表示する。

その他の構成、作用及び効果は第1ないし第4 の例と同様である。

第22図及び第23図は第6の例に係り、第2 2図は内視似の挿入部の先端部を示す断面図、第 23図(a)は外部磁界を発生させないときの指 根を示す説明図、第23図(b)は外部磁界を発 生させたときの指線を示す説明図である。

本例の内視鏡の挿入部8は、第1実施例における挿入部8に対して空芯コイル41,42を設けずに、代りに、先端構成部19とこの先端構成部19に取り付けられたフード20の少なくとも一方を強強性体で構成している。そして、この強強性体と外部の磁力発生装置との間に生じる磁力によって挿入部8を誘導するようにしている。また、本例では、前記挿入部8の先端部に設けられた対物レンズ24の前面に、指係装置270を設けて

いる。この指標装置270は、第23図に示すように、適明なガラス管あるいはチューブで形成された中空のリング271を有し、このリング271内には、磁性流体272と、この磁性流体272と比重が等しく分散性の良い透明な液体とが封入されている。前記磁性流体272は、対物レンズ24によって観察される。

均一な磁界内では、第23図(a)に示すように磁性流体272は均一に分布し、外部から磁気的誘導用の磁界を発生させると、第23図(b)に示すように、磁性液体272が一方に偏る。従って、内視鏡画像において磁界の方向を知ることができる。

その他の構成、作用及び効果は第1ないし第4の例と同様である。

尚、第12図に示すカプセル型内視鏡において 空芯コイル159の代りに強磁性体を設けたもの を用い、前記第1ないし第4の例と同様に、映像 信号を得るタイミングとこのカプセル空内視鏡を 磁気的に誘導するタイミングとを分離するように

しても良い。

[発明の効果]

以上説明したように本発明によれば、挿入部を誘導するためにこの挿入部に設けられる磁界発生する空芯コイルを用いたので、誘導制御は空芯コイルに通常の制御によって可能となり誘導制御性が向上し、空芯コイルに対する過電を停止すると空芯コイルが非磁性化して発熱しないため安全性が向上するという効果がある。

4. 図面の簡単な説明

イルに通電される電波を示す波形図、第8図は本 発明の第3実施例における内根舗装置の要部を示 す説明図、第9図ないし第10図は本発明の第4 実施例に係り、第9図は内視鏡装置の要部を示す 説明図、第10図は空芯コイルに対する通電を削 御する回路を示す回路図、第11回は本実施例の 動作を説明するための説明図、第12図は本発明 の第5実施例におけるカアセル型内視能及びその 制御装置を示す説明図、第13図ないし第23図 は内視鏡面像を狙すことなく挿入部を磁気的に誘 **夢できるようにした内視鏡装置の6つの例に係り、** 第13回ないし第16回は第1の例に係り、第1 3回は内収鏡装置の全体を示す説明図、第14図 は内視鏡装置の構成を示すプロック図、第15図 はプロセス回路の構成を示すプロック図、第16 図は本例の動作を説明するための説明図、第17 図は第2の例の動作を説明するための説明図、第 18図は第3の例の動作を説明するための説明図、 第19図は第4の例の動作を説明するための説明 図、第20図及び第21図は第5の例に係り、第

特開平4-8342 (10)

第1図

20図は内視鏡装置の全体を示す斜視図、第21図(a)は磁力発生装置の構成を示す説明図、第21図(b)は第21図(a)のA-A 級断面図、第22図及び第23図は第6の例に係り、第22図は内視鏡の挿入部の先端部を示す断面図、第23図(a)は外部磁界を発生させないときの指標を示す説明図である。

1 … 内视鏡装置

2 … 内视鏡

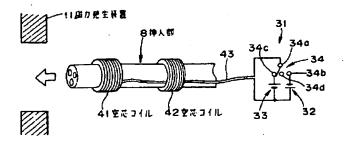
8 … 挿入部

11…磁力発生装置

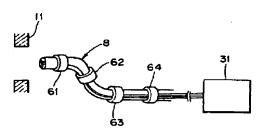
41,42…空芯コイル

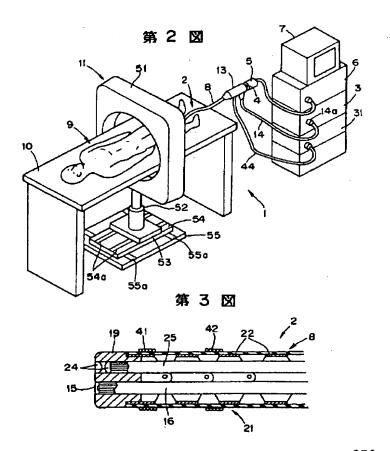
代理人 弁理士 伊 藤

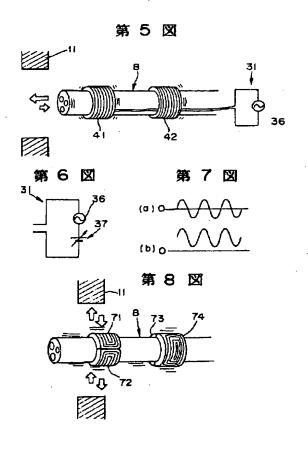


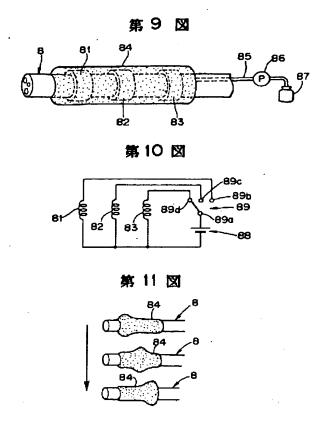


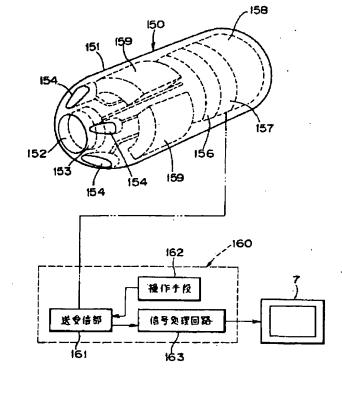
第 4 図



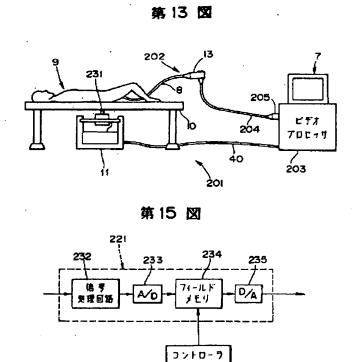




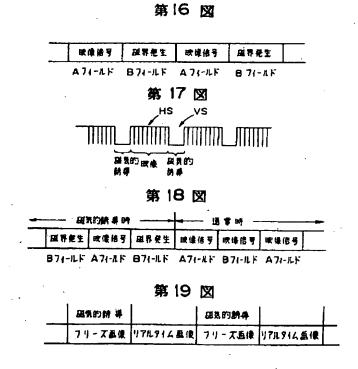


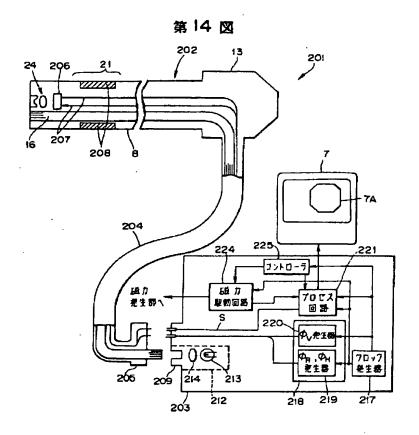


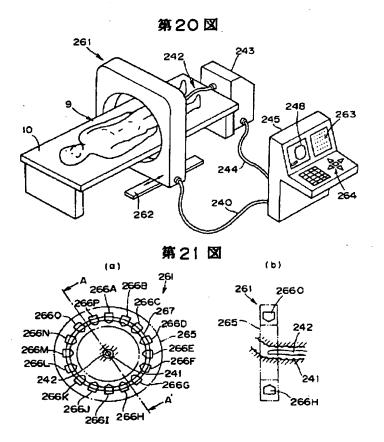
第12 図



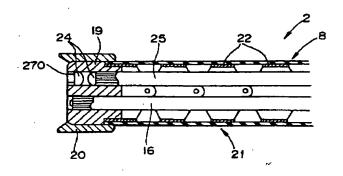
225 .



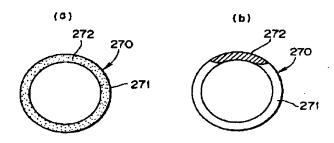




第22図



第23 図



第1頁の続き								
@発	明	者	安	達	英	Ż	東京都渋谷区幡ケ谷 2 丁目43番 2 号 株式会社内	オリンパス光学工業
@発	明	者	山		達	也	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 株式会社内	オリンパス光学工業
⑫発	明	者	中	村	倒	明	東京都渋谷区幡ケ谷 2 丁目43番 2 号 株式会社内	オリンパス光学工業
個発	明	者	林		正	明	東京都渋谷区幡ケ谷2丁目43番2号 株式会社内	オリンパス光学工業